4) レーザーダイオードビームの拡散角は大きいため、ビーム幅が各レンズの有効開口よりも大きくならないように注意する必要があります。各レンズは、レーザーダイオードから焦点距離だけ離れた位置に置かれているため、各レンズ位置におけるビームの最大幅(d1およびd2)は、次の式で求めることができます。

 $\begin{aligned} &d_1 = 2f_1(\tan{(\theta_2/2)}),\\ &\text{and } d_2 = 2f_2(\tan{(\theta_1/2)}) \end{aligned}$

この例に最も適したレンズはNewport CKX012 ($f_1 = 12.7$ mm、BFL₁ = 7.49mm) とCKX050 ($f_2 = 50.2$ mm、BFL₂ =46.03mm) です。他 の要素を考慮に入れなければ、レンズ平面間 の距離はBFL₂-BFL₁ = 38.54mmです。最初の レンズにおけるビーム直径は、次の式で求め られます。 $d_1 = 2(12.7 \text{ mm})\tan(20^\circ) = 9.2 \text{ mm}.$

2つめのレンズにおけるビーム直径は、

 $d_2 = 2(50.2 \text{ mm})\tan(5^\circ) = 8.8 \text{ mm},$

わずかに非対称形状とはなるものの、標準レンズの簡単な組み合わせによって、大幅な改善を得ることができます。

ガウシアンビーム光学

ガウシアン分布は半径方向に対称な分布で、 その電界変化は次の式で表わされます。



Rはビーム中心からの距離として定義されます。ω₀は、軸上の頂点の1/eとなるところの半径です。

このフーリエ変換もやはりガウシアン分布に なります。フラウンホーファー近似を使用せ ずにフレネル積分を直接解こうとすると、ガ ウシアン光源の分布は、光学系の伝播光路上 ではどの点においてもガウシアン分布となり ます。これにより、光学系の任意の点におけ る電界分布を特に簡単に表わすことができま す。光の強度もやはりガウシアン分布になり ます。

$$H_{s} = \eta E_{s} E_{s}^{*} = \eta E_{0} E_{0}^{*} \exp\left(-\frac{2r^{2}}{\omega_{0}^{2}}\right)$$

*Denotes complex conjugate

Gaussian Beam Optics

現在ではガウシアン強度分布を持つ光源、す なわちレーザーは身近なものとなったため、 この関係は単なる数学的興味以上の意味を持 っています。ほとんどのレーザー波動におけ る電界は、本来ガウシアン分布です。また、 基本ガウシアン分布には特殊な多項式乗算が 適用されることもありますが、その場合でも 変換結果はガウシアン分布のままです。これ らの電界分布は高次横モードと呼ばれ、ほと んどのレーザーにおいては、設計によって回 避するのが普通です。

ガウシアンビームには、開口直径などのよう に、特性に影響する寸法について明確な境界 はありませんので、ガウシアンビームのサイ ズはある程度任意に決定することができます。 図1は典型的なHeNeレーザーのガウシアン強 度分布を示したものです。



パラメータwolは通常ガウシアンビーム半径と 呼ばれ、強度が軸上における値、すなわちピ ーク値の1/e²または0.135まで減少する半径を 表わします。留意すべきもう1つの点は、最 大強度の半分、すなわち強度が50%となるの が0.59woの位置であるということです。2wo、 すなわちガウシアン半径の2倍の位置におけ る強度はピーク値の0.0003となり、通常はほ とんど無視することができます。

半径r以内に包含される出力P(r)は、0からrま での強度分布を積分することによって簡単に 求めることができます。

$$P(r) = P(\infty) \left[1 - \exp\left(\frac{-2r^2}{\omega_0^2}\right) \right]$$

ワット数で表わしたビームの全出力P(∞)に対してこれを正規化すると、強度曲線と同じ曲線が求められますが、縦軸の方向は逆になります。半径r = 2w0.の中には、ほとんど100%の出力が包含され、0.59w0内には50%、強度が10%低下する0.23w0内ではわずか10%になります。ビームの全出力P(∞)ワットは、中心軸上の強度I(0) (watts/m²)の関数となり、次の式で求められます。

$$P(\infty) = \left(\frac{\pi \omega_{0}^{2}}{2}\right) I(0)$$
$$I(0) = P(\infty) \left(\frac{2}{\pi \omega_{0}^{2}}\right)$$

光学の基礎

化学材料

光学ミラーマウント

ケリーコング

軸上ではビーム面積が小さいため、強度は非 常に高くなります。

ビームを非常に小さい開口でカットオフする 場合は注意が必要です。この場合、光の分布 はガウシアン分布とならず、中心軸から離れ た部分の強度分布はゼロとなり、他の非ガウ シアン特性が見られるようになります。しか し、開口直径が0の少なくとも3倍ないし4倍 あれば、これらの影響は無視することができ ます。光学系におけるガウシアンビームの伝 播は、幾何光学とほぼ同じように単純に扱う ことができます。

ガウシアンビームはすでにフーリエ変換の特 性を備えているため、距離によって強度分布 がどのように変化するかについて積分を行う 必要はありません。横方向の分布強度は光学 系のどの位置においてもガウシアン分布とな り、ガウシアン半径と波面の曲率半径だけが 変化します。今、x=0における波面が平坦な ガウシアン分布のコヒーレント光ビームを考 えます。ビームサイズと波面の曲率は、xに 伴って図2に示すように変化します。



図2

ビームサイズは、最初ゆっくりと、そして次 第に大きく変化し、最終的にはxに比例して 増加します。x=0では無限大だった波面の曲 率半径は有限な値となり、最初はxと共に減 少します。曲率半径はある点において最小と なりますが、その後はxと共に増加し、最終 的にはxに比例して増加します。ガウシアン ビームの半径ω(x)と波面曲率半径R(x)は、次 の式で求められます。



ここでω₀はx=0におけるビーム半径で、λは 波長です。全体としてのビームの特性はこれ ら2つのパラメータによって決まりますが、 これらのパラメータはどちらの式にも同じ組 み合わせで含まれているため、レイリー距離 という単一のパラメータxRとして表わされる ことがあります。

$$x_{R} = \frac{\pi \omega_{0}^{2}}{\lambda}$$

実際、Rの値は $x = x_R$ において最小となります。 これらの式は、xの値が負の場合にも成り立 ちます。

先の例ではビーム光源がx=0の位置にある場 合だけを考えましたが、x<0のある位置にお いて負の波面曲率を持つ、より大きなガウシ アンビームから同じビームを生成することが できます。これは、図3に示すようにレンズ を使用すれば簡単に実現することができます。



図3

レンズへの入力は直径Dガウシアンビームで、 ビームウェストであるx=0の位置から-xだけ 離してレンズを置いた場合、レンズ通過後の 波面曲率半径は、上記の式に示すR(x)となり ます。その入力ガウシアンビーム自体にも、 決まったビームウェストとサイズ(またはレ イリー距離)があります。したがって、複雑 な光学系であっても、それを通過するガウシ アンビームの一般的な伝播の法則を求めるこ とができます。

レンズ間の空間においては、ミラーその他の 光学要素、ビームウェストの位置、およびウ ェスト直径(またはレイリー距離)によって、 そのビームを完全に記述することができます。 ビームが、レンズ、ミラー、または誘電体の 境界面を通過する場合、その直径は変化しま せんが波面の曲率半径が変化し、その結果、 境界面の出力側におけるウェスト位置とウェ スト直径の値も変化します。

これらの式にとRの値を入力すれば、あらゆ る光学系におけるガウシアンビームの追跡が 可能になりますが、一定の制約が伴います。 まず、光学表面は球面で、ビーム直径があま り急激に変化しないように焦点距離がある程 度の長さを持っていることが求められます。 この制約は、幾何的な光線伝播を単純化する ために使われる近軸近似における制約と全く 同じものです。以上から、これらの法則を幾 何光学追跡におけるABCD行列同様の便利な 形態に変換できることが分かります。しかし、 ω(x)とR(x)は、光線追跡におけるrおよびuのよ うに行列形態に変換することはできず、複雑 な双一次変換を行わなければならないという 違いがあります。

$$q_{out} = \frac{\left[q_{in}A + B\right]}{\left[q_{in}C + D\right]}$$

ここでqは、次式に示すようにωとRが複雑に 組み合わされた量です。

$$\frac{1}{q(x)} = \frac{1}{R(x)} - \frac{j\lambda}{\pi\omega(x)^2}$$

このqの式から、ビームウェスト位置(R=∞、 $\omega = \omega_0$)におけるqは純虚数となり、jxRに等 しいことが分かります。1つのビームウェス トの位置とそのサイズが分かれば、その位置 におけるqが計算でき、さらにABCDを使用し た双一次変換によってあらゆる位置における qを求めることができます。光学系の任意の 位置におけるビームのサイズと波面曲率を求 めるには、システム内の各要素に対する ABCDの値を用い、これらの値を通じて継続 的に双一次変換を行うことによってqの値を 追跡します。しかし、qの全体的な変換値だ けを求めるのであれば、幾何光学の場合と同 じように要素としてのABCDの値を行列形式 で乗じてシステム全体としてのABCDの値を 求め、これに対して双一次変換を行います。 ガウシアンビームの詳細については、Anthony E. Siegman *O* [Lasers] (University Science Books, 1986) を参照してください。

幸いほとんどの光学系におけるスポットサイズと焦点深度については、ピンホール直径、ファイバへのカップリング、またはレーザー強度の計算などにあたって、簡単な近似を使用することができます。完全なガウシアンの公式が必要になるのは、Fナンバーが大きい場合に限られます。

ビームウェストから充分離れた位置における ビームは、ウェストの中心に置かれた点光源 からの球面波として発散します。「充分離れ た」距離とはxÈxRであることを意味し、ほと んどのレーザービームは面積が小さいことを 考えると、これは極めて満足しやすい条件で あると言えます。発散ビームの発散角は(全 角)です(この場合も1/e²の点によって決め られます)。

 $\theta = -\frac{4\lambda}{2}$ $2\pi\omega_{\rm h}$

光学材料

リーニング

光学公式

<mark>486</mark> テクニカルガイド

角度が小さい場合は、tanθ Å θと近似することができます。原点は点光源として近似できますので、θは、幾何光学を使用し、レンズ上のビームが当たっている部分の直径Dをレンズの焦点距離で除して求めることができます。

 $\theta \approx \frac{D}{F} = (f / \#)^{-1}$

ここで、f/#はレンズのFナンバーです。

これら2つの式を等式として1つにまとめるこ とにより、入力ビームのパラメータからビー ムウェストの直径を求めることができます (ただし後述するように若干の制約を伴いま す)。

 $2w_0 = \left(\frac{4\lambda}{\pi}\right) \left(\frac{F}{D}\right)$

また、上の式から焦点深度を求めることもで きます。焦点深度の定義にはあいまいな点も ありますが、これを、ビームウェスト径の位 置からビーム径がそのĀ2倍になる位置まで のx方向の距離として定義すると、ω(x)の式を 使って焦点深度を求めることができます。

$$\mathsf{DOF} = \left(\frac{8\lambda}{\pi}\right) \left(\frac{\mathsf{F}}{\mathsf{D}}\right)^2$$

これらの関係を用いて、ガウシアンビームを 使用する光学系について簡単な計算を行うこ とができます。たとえば、ビームの直径が1 mmのヘリウム-ネオン・レーザー(632.8 nm)のコリメート出力に対して焦点距離 10mmのレンズを使用する場合を考えます。 焦点スポットの直径は次の式で求められます。

$$\left(\frac{4}{\pi}\right)$$
 (632.8 nm) $\left(\frac{10 \text{ mm}}{1 \text{ mm}}\right)$

すなわち、約8 μmとなります。次に、この ビームの焦点深度は次の式で求められます。

$$\left(\frac{8}{\pi}\right)$$
 (632,8 nm) $\left(\frac{10 \text{ mm}}{1 \text{ mm}}\right)^2$,

すなわち、約160 μmです。この例におけるレ ンズの焦点距離を100 mmに変更すると、焦 点スポットの直径は10倍の80 μm、つまりオ リジナルビーム直径の8%となります。また、 焦点深度は100倍の16 mmとなります。しか し、レンズの焦点距離を2,000 mmまで大き くした場合を考えてみましょう。この簡単な 式によって得られる「焦点スポットのサイ ズ」は200倍、つまり1.6 mmとなり、オリジ ナルのビーム直径よりも60%大きくなって しまいます。これは、あきらかに何かに誤り があることを示しています。問題は、w(x)と R(x)を求める式ではなく、レンズからビーム ウェストまでの距離が焦点距離に等しいと仮 定したことにあります。屈折率の小さい光学 系においては、ビームウェストまでの距離と 焦点距離は一致しません。実際、ビームウェ ストの位置は、幾何光学によって予想される 結果とは逆に変化します。すなわち、焦点距 離が長くなるほど、ビームウェスト位置はレ ンズに近くなります。しかし、コリメー ティングされたビームのウェスト位置に平坦 なガラスのような無限の焦点距離を持つレン ズを置いた場合、それによって生じる新しい ウェストは無限遠ではなくそのガラスの位置 になることを考えれば、このようなケースに も限界があることは容易に想像がつきます。

光学公式

光学材料